# @ 公開特許公報(A) 平2-263668

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月26日

2/45 B 41 J 2/455

7612-2C B 41 J 3/21

L×

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全16頁)

発光装置 会発明の名称

> 頤 平1-192161 ②特

頤 平1(1989)7月25日

②昭53(1988)11月10日③日本(JP)③特顯 昭53-284338

優先権主張

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株 加発 明 者

式会社内

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株 深 Л @発 明

式会补内

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株 ⑫発 明 者 山

式会社内

日本板硝子株式会社 切出 願 人

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

弁理士 大野 精市 四代 理 人

最終質に続く

1. 斑明の名称

4 光 整 图

2. 特許請求の範囲

(1) しまい電圧もしくはしまい電視が外部から 制御可能な制御電極を有するスイッチ案子多数個 を配列したスイッチ君子アレイの各スイッチ業子 の制御電腦を互いに電気的手段もしくは光学的手 段にて接続すると共に各スイッチ電子に電視ライ ンを電気的手段を用いて接続し、 かつ各スイッチ 患子にクロックラインを接続して形成した自己走

しまい電圧もしくはしまい電波が外部から制御 可能な制御電腦を育する発光常子多数個を配列し た角光素子アレイとからなり、

放発光景子アレイの各朝御電艦を前記スイッチ 数子の制御電極と電気的手段にて接続し、 各発光 繁子に発光のための電波を印加する ラインを設け **企 角 党 藝 隆**。

(2) 趋免光量子に設けた角光のための医療を印

ロックラインである路求項1記録の発光装置。 (3) 極利光容子アレイが、 植数の角光容子のブ ロックに分割され、各プロック内の角光景子の制 御電衝金でが、 名アロックに対して1つづつ配置 されたしつの前記スイッチ案子の制御電腦と各々 世気的手段にて接続され、 複数の発光のための理 彼を印加するラインが1プロック内の発光素子に 投続されている観求項12たは2記載の発光技量. (4)しまい気圧もしくはしまい気波が外部から 制御町姫な制御電艦を有するスイッチ素子多数個 を配列したスイッチボ子アレイの各スイッチ累子 の制御電極を互いに電気的手段もしくは光学的手 設にて接続すると共に各スイッチ素子に電源ライ ンを電気的手段を用いて接続し、 かつ各スイッテ 素子にクロックラインを接続して形成した自己走 なアレイと、

回するラインが、 追発光露子の発光を斜御するク

メモリ機能を育する角光メモリ業子アレイと、 独自己走査アレイに接続した、信号を譲飛先メ モリ黒子アレイに き込む き込みスイッテアレ 1 2.

超角光メモリな子アレイをリセットするリセッ トスイッチアレイとからなる。

自己走金機能を用いて動作を行なう危光頻度。 3. 鬼明の詳細な説明

### 【産業上の利用分野】

本発明は、阿一萬体上に集根して作製でき、自己走在機能を発揮できる発光設置の改良に関し、特にパイアス光を減少させたり、 最易命化を実現して光ブリンタ等へ応用を可能にした発光装置に

#### 【従来の技術】

発光素子の代表的なものとしてLBD(Lisht Emitting Diode)及びLD(Laser Diode)が知られている。

LED は化合物半導体(GaAs、 GaP、 A1GaAs、 InGaAsP、 InGaAs A1As等)のPNまた はPIN接合を形成し、これに細方向電圧を加えることにより接合内部にキャリアを注入し、その 阿結合の過程で生じる処先項众を利用するもので

さらにこの我先サイリスタの中に導放路を扱け L D とまったく同じ原理でレーザサイリスタを形成する事もできる。 (Y.Tashiro et. al. Appl. Phys. Lett. 54(4), 1989 pp329-331)

これらの様な発光素子、 特にLEDは化合物半 専体器原上に多取倒作られ、 切断されて一つづつ B 5.

全たしDはこのしED内部に導被箱を設けた総設となっている。 ふるし りまい 値図返返上の 気 転分 を は 子 と 住人 まれる 電子 ー 正孔 対 が 増 加 し 反 転 分 得 は と なり、 読 導 放 軒 に よる 光 子 の 増 倍 な 反 好 積 が 発生 し、 へき 間 質 な ど を 利 用 し た 平 行 な 反 射 積 で 発生 し た 光 が 再 び 活 性 層 に 帰 遣 さ れ レ ー ザ 光 が 出 な に る。 そ し て 郷 波 路 の 場 面 か ら レ ー ザ 光 が 出 て い く も の で ある。

これらしBD、 LDと同じ発光メカニズムを育する発光素子として発光機能を持つ責性抵抗な子(発光サイリスタ、 レーザサイリスタ等) も知られている。 発光サイリスタは先に述べたような化合物半導体でPNPN 様 遺を作るものであり、 シリコンではサイリスタとして実用化されている。 (音本島治脳器、「免光ダイオード」工業調査会、pp187~189番履)

この発光サイリスタの基本構造及び電視ー電圧 特性を第19回、第20回に示す。第20回に示すが設はN形GaAc5版上にPNPN修改を形成

の角光常子としてパッケージングされ 販売されている。 また密想イメージセンサ 用及び ブリンタ用 犬超としてのLEDは一つのチップ上に 植飲 倒の LEDを並べたLEDアレイとして販売されてい

一方密書形イメージセンサ、 LED ブリンタ等ではほみ取るポイント、 書き込むポイント を指定するため、 これら発光素子による発光点の走査機能(先走査機能)が必要である。

ディングの技術で定まり、 坦ビッチ化が転しいと いう問題点があった。

発明者らは先に免光は子アレイ自身に自己走在 機能をもたせることにより、ワイヤボンディングの数の問題、駆動ICの問題、コンパクト化、短ビッチ化の問題を解決した。(例えば特顯昭63 -65392)上記発光質度の概略を図面を参照しながら以下図母に記す。

第12回は平面図であり、このX-X・ラインにそっての断面図が第13回、Y-Y・ラインにそっての断面図が第14回である。また等価回路を第15回に示す。

第 1 3 回において、発光素子は n 形 G a A s 基 板 (1)上に検 層 した n 形 G a A s 層 (24b)、 n 形 A l G a A s 層 (24a)、 p 形 G a A s 層 (23a)、 n 形 G a A s 層 (22a)、 p 形 A l G a A s 層 (21b)、 および p 形 G a A s 層 (21a)からなっている。 これは活性層 である p 形 G a A s 層 (23a)、 n 形 G a A s 層 (22a)へ キャリアを 閉 じ込めるため、 パンド 帆 の 大 g い A l G a A s 層 (21b)、 (24a)で活性 同を 投 ん だ 段 返 あ り、 これに よ

1、 ウz、 ウzのいずれか 1 本に、長さ方向に向かって ウ、 ウz、 ウzの風音で治り返す器に接続される。 文文、 名見光素子ゲート(22)は、 絶縁保護被取(30)に致けられたコンタクト孔 C 1、 絶縁保護被取(30)上に設けられた金属滞取配線(41)、 絶縁保護被験(30)上に設けられたコンタクト孔 C 3、 n 形 C aA s基板(1)上に積着されて発光素子群と分離された n 形 G aA s層(22a)、 コンタクト孔 C 3、 抱修保護被験(30)上に致けられた金属複膜配線(42)を

介して電源電圧 Varに接続されている。
上記構造の角光器屋の動作を説明すると、今転送クロックライン paがハイレベル電圧と なり角光素子 T (0)が O N 状態になっているとする。 このとき発光素子 T (0)のノード G a はほぼ零ポルトとなっている。 すると各角光素子のゲート 電極を結合した低低ネットワークに電流が流れ、 発光素子 T (0)に近いノードが最も電圧が引き下げられ、 種れていくほど形容は少なくなる。 例えば次の 転送りロック pa、にハイレベル電圧が加わると、 3 葉子 8 の の 発光 G 子 T (1)と T (・2)が O N 可能となるが、

り発光効率を向上させることができる。 ここで各 現た宏子Tに対して基板(1)はカソードとなり、 n 歴(22)はゲート、 p 型(21)はアノードとなる。 各 発光菓子T上には、 地縁保護被譲(31)が被覆され、 各々に分類される。

各角光常子のゲート(22)は、絶縁促漫被額(30)に設けられたコンタクト孔C 1、絶縁保護領額(30)上に設けられた金鳳海鎮配線(41)、絶縁保護被額(30)に設けられたコンタクト孔C 3、 n 形 G a A s 基板(1)上に積度されて発光架子群と分離されたn 形 G a A s 理 (22a)、コンタクト孔C 3、 金属海豚配線(41)、コンタクト孔C 1 を介して各々接続されている。

各発光素子のアノード電極は、絶縁保護被談(30)に設けられたコンタクト孔C 1、 絶縁保護被談(30)上に設けられた金属部談配譲(40)、 金属部設配線(40)上の絶縁保護被談(31)に設けられたコンタクト孔C 2を介して転送クロックラインに決視される。 転送クロックラインは が、 øz\_ øz の 3 なが形成され、 谷乳光宗子のアノード包俗は、 ø

ノード G 1のほうが ノード G - 1より 低い 電圧と なっているため、 電源電圧を発光素子 T (1)が 動作する 電圧より高く、 かつ飛光宮子 T (-2)が 動作する 電圧より低く 設定しておくと、 発光素子 T (1)の みをO Nさせることができる。 この動作を 撮り返すと、 3 本の転送 クロックラインを用いて 発光素子の走変を行なうことができる。

上記の様に、 先に発明した発光装置は、 発光素子のターンオン電圧または電波が、 別の発光 富子ののN 状態によって影響を受ける様、 即ち、 相互作用をするよう機成したことにより発光の自己走金額蛇を実現した物である。

一般に光ブリンタに用いる発光搭配は、発光点の移動だけでなく発光強度の変調が必要となる。 上記自己走臺型発光接置においては、以下の運動 方法により発光強度の変調も可能である。 (例えば特額昭83-65392)

この区数方法の原理を第18回に示す。 第18回の上に示した回路回では特に示されてはいないが、 各乳光器子のゲート娘子は第15回または第

17回に示す塔な電気的手段または光学的手段で 位性されている。 各発光索子のアノードには転送 クロックライン中に、 中:、 中:のいずれか1 本が長 手方向に中に、中:、 中:の職者で建り返し接続され ている。 転送クロックライン中に、中:、 中:には、 各々電流器1に、 「:、 」:が制御回路18号 中:によ り割替可能の様に接続され、 発光素子 T (0)にはス タートバルスののが扱鋭されている。

1 1 & All Stranding of the mount of the second

転送クロックラインや、 や、 きょには、 転送パルスとして矩形信号が時刻もに対して各々遅れ t で印可される。 各転送パルスはわずかな重なり時間を持つように設定される。

用先置子 T (0)に 矩形の スタートバルス ø e を印可し、 該スタートバルスにわずかな 成なり 時間を持つ 転送り ロック ø z、 ø n ・ を 達り 返し 印可することに より、 発光 素子 アレイは、 自己走産を始めるが、 ここで 制御回路 信号 ø n に 転送り ロック ø i、 ø z、 ø n に 同 聞した 保 号をおくり、 を 返り ロックに 電 波 回 に 1 a を 乗せると自己走産により 発光 状態にある 発元

電点機を転送クロックの数だけ作らればならず、 駆動回路部分が複報で高値になるという同部点が あった。

また、上記自己走査型発光装置においては、発 光デューチィが低いため平均的な発光独度が低く、 強い発光を行なおうとすると妥合が短くなるとい う間題点があった。

すなわち、上記自己走在型発光装置においては、ON状態、即ち発光状態にある窓子は、 転送クロックが区なっている場合を除いて、 常に一つつつであり、 例えば1000ビットの発光器置を構成したとすると1 ビットの発光時間は全体の発光の1/1000(発光コーティが1/1000) であるという問題があった。 このためデューティが1 の場合と同じ光量を得ようとすれば1000倍以上の電波を各発光素子に接す必要があり、 これは単体発光素子の移めを担くさせ、 長寿命の発光時間を得ることが致しいという問題であった。

【短題を解決するための手段】

本和明は前記従来の問題点を解決するものであ

恋子を節の発光器子よりも強く発光させることが で含る。

The State of the S

第18因においては、ここでは免免祭子で(3)の 野皮を特に強くするよう、 転送クロックの n に電流 遅 1 n を自己走空により発光数子で(3)が発光状態 になる時刻にに乗せている。

上記目己走登型発光模器は、このような方法によって任息の場所の野皮を上げることができ、光ブリンタ等へ随後を巻き込むことが可能となる。 【現明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記方式を用いると第18回の下に示す発光強度しから明かなように、 画像容易込みをする案子 T(3)以外の第子もある程度の発光 (以下パイアス光と呼ぶ) をしている。 これは O N 状態を転送する 際、 O N 状態を 競特する ための 電流で発光が生じる ためであり、 光ブリンタ に で用した 場合、 全体にある程度の光が照射されていまうとになる。 このため 価値の品位が悪化してしまうという 岡島点があった。

また従来の駆動方法では面包を行き込むため、

って、 しきい 電圧 むしく はしきい 電波が外部から 割 間可能な 制 凹電 低 を 育 する スイッチ 宏子 多数 盤 を 配列した スイッチ 宏子 アレイの 各 スイッチ 紫子 の 制御 電 低を 互いに 電気 的手段 むしく は 光学 的 手段にて 接 観すると 共に 各 スイッチ 宏子 に 電 廻 ラインを 電気 の すっと で 接続して 形成 した 自己 走 変テレイと、

しらい電圧もしくはしらい電波が外部から別関 可能な制御電缆を有する発光象子多数弱を配列し た発光素子アレイとからなり、

発光素子アレイの各割智電艦を翻記スイッチ数子の制御電腦と電気的手段にて接続し、 各発光繁子に発光のための電波を印加するラインを設けた 発光装置である。

本発明によれば、接発光素子に取けた発光のための電波を印加するラインを、発光を制御するクロックラインとして使用するため、建築国路と発
党及子を分離し、建在国路より生じるバイアス先を退版することが可能となる。つまり発光宏子に

は現代が必要の時刻のみ現代させることが可能となる。

また、走至回路と免光な子の芯本的な相似は同一とすることができるので、 製造工程がさほど複雑化せず、 フォトレジストバターンを変更することにより、 従来電子の製造工程をそのまま利用することが出来る。

また、発光適度を、複数の免先を記子からなるいまたのプロックに分割し、各プロックに対して1つの発光を子の制御は極全でを各プロックに対して1つごの配ともでに対して1つの関記スイッチ業子の制御電性に対し、複数の発光のための電波を印加するラインを1プロック内の発光をのであり、この方法には、発光資産の長寿命化を実現出来る。

また、 しまい 電圧もしく はしきい 電流が外部から制御可能な制御電極を有するスイッチ素子多数 個を配列したスイッチ素子アレイの各スイッチ素 子の制御電極を互いに電気的手段もしく は光学的 手段にて 拉負すると共に各スイッチ窓子に電包ラ

溶験することが出来る。 このためパイアス先の形響は殆どなくなり、 党ブリンタ等への応用を考えた際、 ブリンタ等の品位を向上させることができる。

また画像の書き込み信号は従来の転送クロック ラインにでなく、書き込み発光素子に直接人力出 来るため駆動回路が簡略となる。

さらには角光な子アレイにアロックを形成し、 アロックごとに自己走在し、 アロック内衆子に別 々に書き込みラインを設ければ、 書き込み時の電 波を少なくでき、 発光素子の寿命を高めることが できる。

また、一度角光するとリセット 個号 が加わるまで角光状態を抜けする角光サイリスタ 等の 発光メモリ素子を角光素子として用い、 次間 走蚕 個号によりリセットする構造とすれば、 デューティをほぼ 1 とすることができ、 長寿命化を実現できる。
【実施例】

\* # # # - 1

48 3 12 3 1 1 2 123 1

第1変絶例の緩略を第1回、第2回に示す。 第

インを電気的手段を用いて投続し、 かつ各スイッチ 京子にクロックラインを投続して形成した自己 連在アレイと

メモリ機能を有する発光メモリ案子アレイと、 抜自己走査アレイに接続した、 信号を接発光メ モリ素子アレイに書き込む書き込みスイッチアレ イと、

追飛光メモリ客子アレイをリセットするリセッ トスイッチアレイと、

を設けることも可能であり、この構成によれば、 現光デューティをほぼ1とする事が出来、 角光電 波の削減および現光装備の長寿合化が実現出来る。 【作用】

本発明では上記の様に、 先の自己走査性発光を 値を転送業子として使用し、 ほぼ同一構造の別の 免光素子アレイに発光機能を分離したため、 転送 機能と発光機能を明確に分離出来る。

そこで、 バイアス先の原因となる O N 状態 転送を行なう 医送索子上部に光遮飯層を設けることがで S、 バイアス先の函包容 9 込みに対する B 冒を

1 図はな突能的の鬼光 色度の最高を示す平面図、第 2 図は第 1 図の X - X ・ラインの断面図 でるる。 密格成は第 1 2 図、 第 1 3 図、 第 1 4 図に示した後来の鬼光宏子アレイと同じとしている。 以下に製造工程および構造について説明する。

まず、 n 形 G a A s 基 板 (1) 上 に、 n 形 G a A s 層 (24b)、 n 形 A t G a A s 層 (24a)、 p 形 G a A s 層 (23a)、 n 形 G a A s 層 (22a)、 p 形 A l G a A s 層 (21b)、 および p 形 G a A s 層 (21a)を助 次 積 層 する。

根形された半率体層は、分離機(50)により各現 光索子Tに分離される。 また、各鬼光素子Tの p 形 G a A a 層 (21a) および p 形 A 1 G a A a 層 (21b) は、 3 つの 品状に n 形 C a A s 層 (22a) 上に 残 値 する 様、 ゲート電極および一方向性 時合衆子作 観の ために 一部削除される。 複3 つの島は、 1 つの大き な島 と連続する 2 つの小さ な 島とされ、 2 つの小さ な 島は、 鬼光素子アレイの長手方向に、 島、 島、 谷、 島、 島、 谷、 島。 谷と 後り 茲す 様に 配 置され る。 ここで、 島、 島。 谷は 1 つの 角光素子に対応 し、 谷とは 雷山 した n 形 G a A s 層 (22a) 部分を示す。 次に恐板上全体に追接被照(30)を敬配する。

そして、 調節節節度(30)の、 前記削除恐怖された n 形 C a A s 図 (22a)上および 3 箇所の p 形 G a A s 圏 (21a)上の位置に接続用コンタクトホール C 、を関ける。

次に、設地は被照(30)上に、各角光葉子の n 形 G a A s 個 (22a)と関接する 鬼光ま子の p 形 G a A s 層 (21a)とをコンタクトホール C n を用いて接続する T 字型の 電源電極およびゲート 電極始合用金属電 該配線(45)、 鬼光雲子の大きな 島状 p 形 G a A s 層 (21a)へコンタクトホール C n を介してクロックパルスをつたえる金属源 ほ配線(44)、 鬼光雲子の残りの 品状 p 形 G a A s 層 (21a)へコンタクトホール C n を介して 駆動電圧をつたえる金属源 ほ 配線(42)、をそれぞれ 設ける。

次に協会属部線配線(45)上の一部に、ゲート電 低一電器電極間の近旅R、として使用する増をドウ プレた非品質シリコン(163)を約1 μmの厚さで被 記する。

遊非品質シリコン(163)は、 各種光宮子に対して

♦1、 ♦2の暖舎で扱り返しすように異望される。

上記実施院の保証では、 伝送男子、 結合用ダイオード、 書き込み用発光累子の全てを p 形 G a A s 層 (21a) および p 形 A 1 G a A s 層 (21b) の パターンニングのみで形成でき、 製造工程は前記従来の発光男子製造工程とさほど変化ない。 つまり構造が複雑化しているわりには、製造工程は複雑化してい

上記鬼光幾度の等価回路図を招3回に示す。 第3回からも明らなか様に、上記実施例の鬼光幾度は、 転送案子で(・1)~で(2)、 書き込み用鬼光素子し(・1)~し(2)からなる。 転送案子部分の構成は約記徒来例と全く同じであり、 ここでは第9週で示したダイオード接続を用いた例を示している。 転送案子のゲート電低 G・1~ G・は書き込み用鬼光素子のゲートに は襲き込み信号 Sinが加えられている。 以下に上記角先機後の動作を説明する。

医送案子国籍の同略化した権政断数図を第4図に示すが、 気送家子部分は従来例と関係に動作す

1つづつになるよう分離される。

次に基板上全体に絶線被膜(31)を複風する。

そして、 鉄色緑紋線(31)の、 的紀年品段シリコン(163)、 金属緑原配線(42)、 および金属海原配線(44)の上の位置に接続用コンタクトホール C : を関ける。

次に、該迅速被膜(31)上に、コンタクトホールCェを介して金属本限配線(44)(発光常子のアノード電局)へクロックバルスを伝えるおき込み 個号ライン(Sin)、コンタクトホールCェを介して金属部膜配線(43)(非晶質シリコン(163)を介して金属語をつゲート電極に接続される)へ電源電圧をつたえる電源ライン(41)、コンタクトホールCェを介して金属部膜配線(40)(走差回路票子のアノード電極)へクロックバルスを伝えるクロックラインの、中ェを設けた。

ここで、 クロックライン結合用金属存換配線(4 0)上に設ける片倒のコンタクト孔C2の位置は、 各 走査回路電子のアノード電極が、 クロックライン ø1、 ø2のいずれか1 なに、 長さ方向に向かって

る。 いま転送累子でのが0N状銀にあるとすると ゲート電気Goの電圧はVoc(ここでは5 Vと型定) する)より低下し、ほぼ零Vとなる。 従って留名 込み信号Sinの電圧がpn接合の拡散電位(約1 V) 以上であれば、 発光素子L(0)を発光状態とす ることができる。 これに対しゲート電極G-(は約 5Vであり、ゲート電板G:は約1Vとなる。 従っ て 與 光 密 子 L(-1)の 書 名 込 み 電 圧 は 約 6 V、 免 光 索 子L(1)の豊良込み電圧は約2Vとなる。 これかう 角光素子 L(0)のみに書き込める實き込み値号 Sin の電圧は1~2 V の範囲となる。 角光電子し(0)が ON、 即ち飛光状態に入ると書き込み信号 Sinラ インの電圧は約1Vに固定されてしまうので、 飽 の角光常子が遊択されてしまうというエラーは防 ぐことができる。 発光強度は普古込み信号 Sinに 波す電波量で挟められ、 任意の強度にて磁像界き 込みが可能となる。 また角光状態を次の菓子に転 逃するためには書き込み信号 Sinラインの 電圧を 一度写りまでおとし、 見先している茶子をいった んOFFにしておく必要がある。

商ここでは、しまい電圧もしくはしまい包痕が外部から別凹可以な制凹電話の結合方式として、 ダイオード協合方式を用いているが、 負担投方式 は上記に限らず、 第16回、 第16回に示す機な 低流ネットワークによる方式などの方法であって もらい。

また、上記例においては、抵抗(163)として非品質シリコンを用いているが、強抵抗は同様の抵抗。 での物質であれば、任意の物が使用出来る。また、抵抗の構造も上記構造に限らず、 発光家子作成のために積層した一郎の歴を抵抗層として復用する。 等任意の構造を使用出来る。

#### 宝路例 - 2

本発明の第2の実施例を第5回および第6回を用いて以下に設明する。 第5回は本実施例の角光 質型の平面図を示し、第6回は等価回路図である。 まず、 n 形 G a A s 基板 (1) 上に、 n 形 G a A s 層 (24b)、 n 形 A I G a A s 層 (24a)、 p 形 G a A s 層 (21b)、 カ 形 G a A s 層 (22a)、 p 形 A I G a A s 層 (21b)、 およびp 形 G a A s 層 (21a)を 回次 役 日 する。

次に、 紋距段被限(30)上に、 各走 笠回路 第子の n 形 G a A s 層(22a)と 関接する 走 笠回路 第子の p 形 G a A s 層(21a)と を コンタクト ホール C 1 を 用いて 接 送 し、 かつの 電 運 電 話 お よ び ゲート 電 価 結 合 用 T 字型 金 属 補 膜 配 線(45)、 発 光 第子の 3 つの 大 き な 島 状 p 形 G a A s 層(21a)へ コンタクト ホール C 1 を 介 し て クロック パルス を つ た え る 金 属 福 線 配 線 (44)、 発 光 累子の 3 り の 島 状 p 形 G a A s 層(21a)へ コンタクト ホール C 1 を 介 し て 座 動 電圧 を つ た え る 金 属 都 線 配 線 (42)、 を そ れ ぞ れ 欲 け る。

次に独会民海線配線(45)上の一郎に、ゲート電 低一電線電話間の抵抗 R、として使用する頃をドウ プした非品質シリコン(163)を約 1 μm の厚さで被 関する。 20 非品質シリコン(163)は、各発光素子に 対して1 つづつになるよう分離される。

次に基板上全体に絶縁被数(31)を被覆する。

そして、鉄絶球被膜(31)の、前記非品質シリコン(163)、金属部膜配線(42)、および金属部膜配線(44)の上の位置に接続用コンタクトホールC a を関ける。

次に基板上全体に絶縁被膜(30)を被関する。 そして、 譲絶録 確膜(30)の、 前記削除機作された n 形 G a A s 層(22a)上および 5 箇所の p 形 G a A s 層(21a)上の位置に接続用コンタクトホール C i を 図 ける。

次に、 岐阜砂復眼(31)上に、 コンタクトホール C \*を介して金属部級民籍(44)(発光索子のアノード電話) ヘクロックバルスをつたえる曾言込みライン(S in\* S in\*)、 コンタクトホール C \*(非品質シリコン(163))を介して金属部族民籍(43)(走蚕回路票子のゲート電極に接続) へ電源 選圧をつたえる電源ライン(41)、 コンタクトホール C \*を介して金属部族民籍(40)(走蚕回路票子のアノード電話) ヘクロックバルスをつたえるクロックラインφ1、 Φ2、 を設けた。

ここで、クロックライン結合用金属部膜配線(40b)上に投ける片側のコンタクト孔Ciの位置は、各定を回路素子のアノード電極が、クロックラインSim、Sinsのいずれか1本に、長さ方向に向かってSim、Sinsの概念で繰り返すように関変される。

第6回は上記実施制の等価回路圏であるが、 上記回路が第1の実施例と異なるのは、 発光素子を3つづつのアロックとし、 1 アロック内の危光窓子は1つの走張回路深子によって制御し、 かつ 1 プロック内の免光系子にそれぞれ別々のクロックラインを接続して、免光宏子の危光を努力した点である。 関中、鬼光宏子Li(-1), Li(-1), Li

動作は第1の実施例と同じで、 1 素子づつ Sinによって鬼光が得多込まれていたものが、 同時に複数得多込まれ鬼光し、 それがプロックごとに転送するようになったものである。

いま、 しEDプリンタ等の一般的に知られる光 プリンタ用の光源として上記自己走盃型角光装置を用いることを考えると、 A4の短辺 (約21 cm)相当のプリントを16ドット/msの解像度で印字するためには約3400ピットの角光素子が必要に

上記実施例-1 にて説明してきた免光技量では 発光しているポイントは常に一つで、上記場合で はこの強度を変化させて軽燥を書き込むことにな る。これを用いて光ブリンタを形成すると、過程

み電視が小さくて済み、 さらに長路命化をはかることができる。

#### 突旋 例 - 3

以下に、デューティをさらに向上することが出来る発光検索の例を第7回。 第8回、第9回、第 10回を用いて説明する。第7回は本実施例の発光装置の断面図で、第8回は減プロック構成図、 第9回は高等価回路回、第10回は同等価回路の PNイメージ図である

本実施例のプロック構成図を第 B 図に示す。 発 光奈子アレイはシフトレジスタ (200)、 書き 込みスイッチアレイ (201) 部分、 リセットス イッチアレイ (202)、 発光メモリ素子アレイ (203) から構成される。 各々のアレイは N ケ の素子からなっており、 その番号を (1) ~ (N)

ッフトレジスタ(200)は電視: V.、 複数の 転送パルス: ø、 及びスタートパルス: ø a により 駆動され、 O N 状態が転送(自己定産)される。 転送方向は、ここでは左から右、 即ち(1)から

しかしながら本実施例によると、 ビット 絶数が同じ条件で比較すると、 この例ではプロックに3 葉子人っているため、 従来の方式に比べ1 葉子の発光時間は3倍となる。 従って、 ON 葉子に 流す電波は1/3でよく、 従来例に比べ長寿命化することが可能である。

上記例では、1プロックに3業子含まれる場合を別示したが、この常子般が大さいほうが書き込

#### (N)としてある。

者 5 込みスイッチアレイ(201)は、 画像信号: Vinを宛光メモリ家子アレイ(203)に登ら込むスイッチであり、 シフトレジスタ(200)に同期する。 つまり、 時気にに ON 状態であるシフトレジスタ(200)に対応する発光メモリ家子アレイ(203)のビットに、 画像信号: Vim

この画像信号: Visの書き込みは、本実施所では各ピットとも同じ番号内で行われる様されている。一度書き込まれた発光情報は発光メモリ業子アレイ(203)に保持される。

一方、 シフトレジスタ(200)は同時にリセットスイッチアレイ(202)もアドレスするよう様成されている。 但し番号(1)のシフトレジスタ出力は番号(3)のリセットスイッチに、 等、 1ピットを送方向へ 3 がま子に接続されている。 このリセットスイッチがアドレスされると角光メモリ要子はリセットを

れる。 即ち、 シフトレシスタが O N すると、 娘シフトレンスタより 1 ピット 転送方向 へ 追んだ 現光 メモリ 会子は、 和光状態、 非和光状態に関わらず、 一旦非角光状態 ( O F F 状態) に戻される。

このような構成になっていれば、 函復信号の時間変化が発光メモリ素子の位置変化として 智多込まれ、 発光メモリ素子に画像情報が 實多込まれて 発光による薬像パターンが接成される。 そして 次の 西位信号を寄ら込む原、 リセットスイッチにより 君き込まれた画像情報は損去され、 そのすぐ後に 新たな画像情報が書き込まれる。

このため、 免光果子はほぼ常時点灯に近い状態となり、 デューティはほぼ1となる。

ここではシフトレジスタ(200)を一つのみ 扱け、この出力を画像信号書き込み及びリセット の 国方に用いるよう様成したが、 シフトレジスタ をこつ設け、 それぞれ画像信号書き込み用及びリ セット用として用いても良い。

本施例等値回路圏を第9図に示す。 この実施例は気8図に示した根柢の組能を現たすよう作られ

メモリ級値として利用する。

この等価回路図の動作を第11回に示すバルスタイミング図を用いて設明する。 第11回に於てTI~T5は時期を設す。 転送クロックはも1~ ø 3であり、 ø 1はT1~T2及びT4~T5の間、 ø 2はT2~T3の間、 ø 3はT3~T4の間がハイレベルとなっている。 シフトレジスタ出力 V o(1)~ V o(3)はそれぞれ ø 1~ ø 3に同期して取り出され、出力はローレベルとして与えられる。 誠能信号: V inは時期 T2~T3にハイレベルとなり、 ピット番号(2)の免光索子に會き込む。

今時到 T 1~ T 2の間を考える。 このときシフトレジスタの出力として、出力 V o(1)がローレベルとして取り出される。 この出力 V o(1)は書き込みスイッチであるトランジスタ T r3(1)のベースに接続され、トランジスタ T r3(1)を書き込み可能状態にする。 しかしここで面像信号: V inはローレベルであるから発光メモリ 累子への書き込みは行われない。 一方出力 V o(1)は同時にリセットスイッチであるトランジスタ T r4(2)のベースにも印加さ

たものである.

シフトレジスタ(200)は従来例にて示した 先の危明(特別図63-66392)と同じ始成 である。サイリスタはトランジスタ Trl. Tr2で 構成され、そのゲート部が抵抗 R.、 R. を介して 関波するサイリスタ及び電源: V. に接続される。 このシフトレジスタの出力はゲート部から取り出 され、出力配圧 V。(1)~ V。(3)と表示されている。 (1)~(3)は各ピットの各号である。 図中、クロッ クラインの電流を制限する抵抗は、抵抗 R eで表し ている。

書き込みスイッチとしてPNPトランジスタでr3(1)~でr3(3)を用い、リセットスイッチとしてNPNトランジスタでr4(1)~でr4(3)を用いている。 低飲Rcは角光メモリ素子に没れる電流を制限する低飲である。 また角光メモリ素子としてトランジスタでr5、 Tr6の組合せで表示される角光サイリスタを用いている。 この角光サイリスタの特性として一皮ONしてしまうと電源を得とすまでONし続けるという特徴をわち、これを処光の

れる。この出力 V o(1) は T ボルト 程度 まで下がる ためトラン ジスタ T r 4(2)のエミッタ 世 圧 もほぼ T ボルトとなり 免光 メモリ 宏子 を O F F 状態にして しまう。 従って、 ピット 香号(2)の 鬼光 メモリ 宏子 はリセット されたことになる。

次に時刻下2~下3の間を考える。 シフトレジス 9出力は Vo(2)であり、 これが Tr3(2)のベースに 印加される。 ここで面像 信号: Vinはハイレベル であるからトランジスタ Tr3(2)に電痕が流れ、 発 光メモリに流れ込む。 この電板はトランジスタ Tr6(2)のベース 電浪となりこれがピット 各号(2)の 発光メモリ 京子を ON させる。 この発光は次のリ セット信号まで複神される。 この時、 ピット 番号 (3)の発光メモリ素子は Vo(2)によりリセットされる。

免光メモリ数子に流れる電波は抵抗Rcによって 制限され、デューティが大きくなったため少ない 電流で良く、高信和皮の発光器置を得ることがで きる。

本実施額では弦送クロックバルスが3桁の場合

で動作を提明したが、 3 相似ととであってももちろん 動作する。 さらに 20 光宏子を一列に 並べた 例を はん ない しんが、 配列を はない いし、 速中から こり はない いしい 速中から 現 で で の ひ は で で の ひ は で で の ひ は に 限 で で の ひ は に 限 で で の で は に に 限 が イリスタ で あれ じ し て が け に の な が で の で な い の で は に の ア と と い の た な の ア と と い の 方 は に な の ア と と い の 方 は に な の 方 は に な り の 方 は に よ い の 方 は に よ い の 方 は に よ い の 方 は に よ い の 方 は に よ い の 方 は に よ い の か は に よ い 。

第7回では第9回で示した等価回路を集領化して作成する場合を示す。 第10回に第9回の等価回路をP、Nイメージで書き直した回を示す。 ジフトレジスタの各ピットはPNPNの4層機成で表される。 シフトレジスタのPNPNの各ピットをTs(1)~Ts(4)と表し、発光メモリ票子の目標成を半導体をTs(1)~Tl(4)と表す。 この機成を半導体を仮上に作成した例を37回に示す。

れる。 リセットスイッチ: Tr4(2)は(22)(2 3)(24)からお成され、不良な(21)は( 22)と接続されている。(23)は書き込みス イッチTr3(1)のベース(21)と接続される。

第7因に示した構造を用いると、上途の機能を 完全に果たす事が可能となる。

なお上記実施例では半導体として G s A sを用いた例を示したが、他の半導体であっても良い。 文た半導体の根層の仕方を上部から P N P N としたが、逆に N P N P としても動作電圧、クロックバルスが反転するだけで関係に動作する。

またここではシフトレジスタ部分としてPNP (協協)とした Nのサイリスタ構成を例に説明したが、この電位 に限られず 基を検知し、しきい電圧が低下し、これを科用して もっとも近いに を送動作を行わせるという様成は、PNPN構成 プレた半絶様に のみに限られず、その機能が達成できる素子であ 3番板に相当すれば特に限定されない。例えば、PNPN4層構 次賠例で説明 成でなく、8層以上の場及でも同様な効果を期待 えばガラス・でき、まったく同様なシフトレジスタ機能を達成 を形成し、このすることが可能である。さらには貯留納得(SI) 成してもよい。

第7回はピット番号(2)についてその断面図を示 したものである。 半絶縁性GaAs基板(1)上に、 N 形 G a A s 桁 ( 2 4 )、 P 形 G a A s 桁 ( 2 3 )。 N 形 G a A s暦 (22)、 P形 G a A s暦 (21) を 職次根暦した構造となっている。 各半導体層は絶 妹妹(30)により分離され、 それぞれ機能を有 する素子に分割され、 金属電艦(43)により電 気的に拉続される。 抵抗 Rc、 Riは N 形 G a A s 圏 (22)で形成される抵抗宏子であり、 その娼は 電源 V Lに接続される。 シフトレジスタ: Ts(2)は (21) (22) (23) (24) の4層から構 成される。 書き込みスイッチ: Tr3(2)は(21) (22) (23) から構成され、 不要な (24) を(23)に接続し、(24)の効果を殴してい る。 角光メモリ素子: T L(2)は(21)(22) (23) (24) の4度から構成され、書き込み スイッチTr3(2)の(23)(24)がシフトレジ スタTL(2)の(23)と接続される。 これが発光 メモリ男子の書き込み電艦となる。 既抗Rcも既抗 RL、 RIと同じくNBG aA s 見 (22) で形成さ

サイリスタまたは冠界制御サイリスタ(FCT) と呼ばれるサイリスタを用いてもまったく同様で あり、本発明に含まれるものである。

発光メモリ累子についても PNPN構成に限られるものでなく、 6 層以上の構成でも同様な効果を期待でき、 さらには静電誘導 (SI) サイリスタまたは電界制御サイリスタ (FCT) と呼ばれるサイリスタを用いてもまったく同様な発光メモリ機能を実現することができる。

前、以上述べて含た本角明の一述の実施例は基板として半球体基板を用い、その電位を零ポルト(接地)とした例を示して含たが、本角明はこれに限られず基板として他の物質を用いてもまい。もっとも近い例でいえばクロム(Ccr)等をよりついるとも近い例でいえばクロム(Ccr)等を見るののでは、この上に実施例で提明した構造を形成してもよい。また例えばガラス、アルミナ等の地縁基板上に半導体限を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この半導体を用いて実施例の構造を形成し、この

この自己走登型発光装置は、 光ブリンタの容含 込みヘッド、 ディスプレイ等への応用が与えられ、 これらの図録のほ優俗化、 高性能化に大きな寄与 をすることができる。

#### 【条奴の効果】

以上述べてきたように、本典明ではパイアス先の原因となるON状態転送を行う「転送業子」と
画像會会込みを行う「包含込み用鬼光震子」とを
分館したため、転送客子によるパイアス先は上部
に先遮蔽層を設けることにより画性者き込みに影響の出ないようにすることが出来る。このためパイアス光の影響は殆どなくなり、ブリンタ等の品
位を向上させることができる。

また返復の書き込み信号を、 転送クロックラインにでなく、 者き込み角光紫子に直接入力できる ため駆動回路が簡単となる。

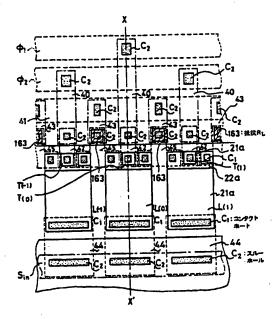
さらには発光案子のブロックを形成し、 ブロック内案子を別々に書き込むことにより、 書き込み 時の電波を少なくでき、 勇光案子の寿命を高める ことができる。

特件出图人 日本版录字像式会社 。例次的 中的Wife 代理人 弁理士 大 野 精 审判 "说法"

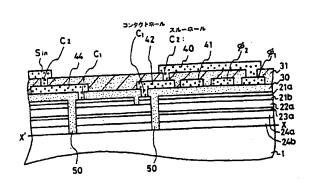
また本発明は光ブリンタ、 ディスプレイ等へ応 用でき、 これらの機器の性能向上、 低価格化に大 まく寄与することができる。

#### 4. 図画の図単な段明

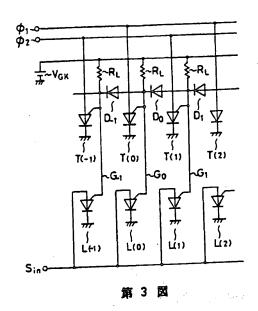
第1回は本発明の第1の実施例を示す平面の第4回は、第5回は周斯面図、第3回は同等領面路域、第4回は、第6回は本発明の第2の実施例を示す面図、第7回は本発明の第3の実施例を示す断面図、第7回は本発明の第級図、第9回は同等価値路図、第11回は第5回は第5日の開始のアンイとング図、第11回は生先の出版の名が、アンノの保定を示す平面図、第13回は第5日をである。

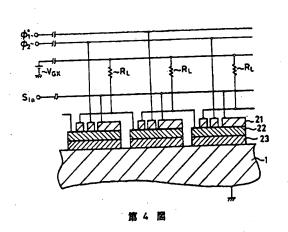


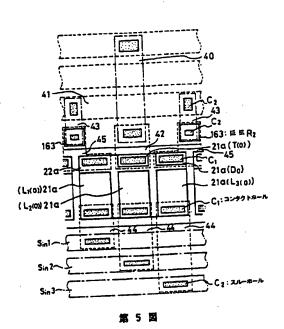
第1図



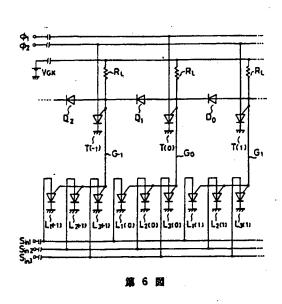
第 2 図

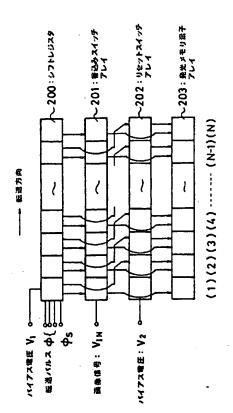


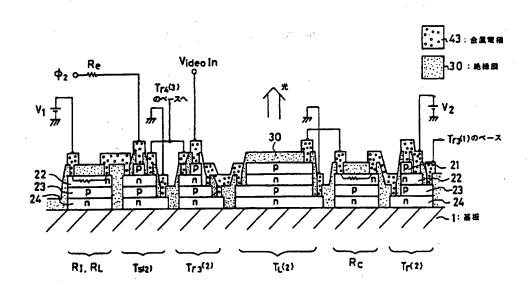




第8四



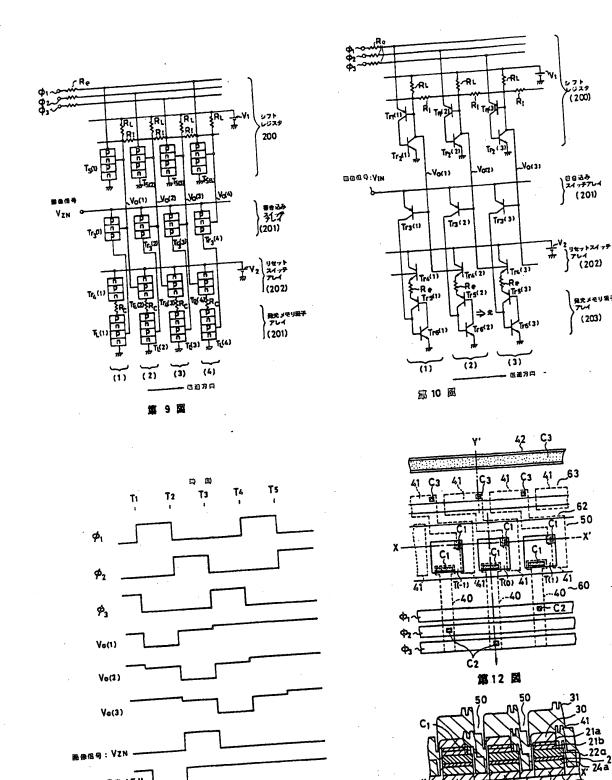




第 7 図

シフト (200)

(203)

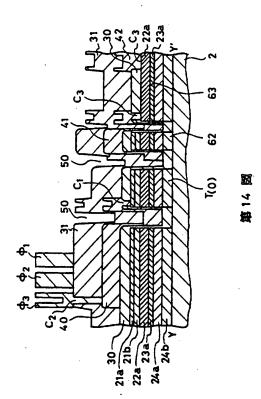


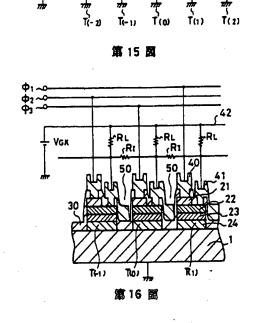
寫 11 國

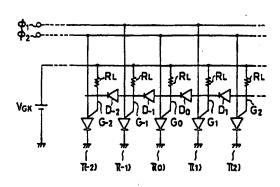
T(1)

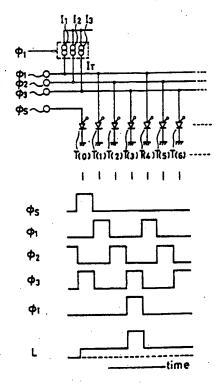
第13 图

## 特爾平2-263668(15)





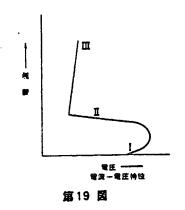


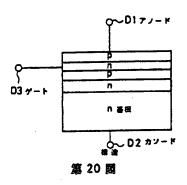


第 17 页

第18 図

The second of the second second second second





第1頁の続き

庁内整理番号 識別記号 Mint. Cl. 5 8624-5F 7733-5F 7733-5F 451 H 01 L 27/10 27/15 33/00

J

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株 仍発明者 田 式会社内